



(公社)日本表面真空学会 東日本合同セミナー

表面・薄膜分析シリーズ Vol.5 「放射光」

放射光を利用した次世代の表面研究

主催 公益社団法人 日本表面真空学会 東北・北海道支部 関東支部
協賛 日本放射光学会, 日本物理学会, 応用物理学会, 日本化学会, 日本顕微鏡学会

本年度で第5回目となる表面・薄膜分析シリーズ、次世代 3GeV 放射光施設が東日本地区仙台に建設が決まったことにも関連し「放射光」をテーマに開催します。放射光のチュートリアル講演で全体像を説明し、ビームライン、回折、X線分光、光電子分光に関する基礎講座、さらに次世代放射光に期待される高度化されたイメージング、超高分解能計測、動作状態（オペランド）計測、環境下計測などの先端研究、および海外施設の動向などについても各分野の先生方に御講演いただき、放射光を使った次世代の表面研究を展望します。さらに、企業によるポスターセッションを含めた技術交流会も企画しています。

プログラム 表面・薄膜分析シリーズ Vol.5 2019年11月16日

Table with 4 columns: 月日, 時間, 講義題目, 講師. It lists the schedule for the symposium on November 16th, including opening, tutorial, basic lectures, invited talks, and a technical exchange meeting.

1. 日 時 2019年11月16日(土)

2. 会 場 東京大学（本郷キャンパス）
理学部化学本館5階講堂
東京都文京区本郷7-3-1

3. 参加定員 100名（定員に達し次第〆切ります）

4. 受 講 料

申 込 資 格	受講料
日本表面真空学会正会員	2,000 円
日本表面真空学会法人会員	2,000 円
日本表面真空学会維持会員	2,000 円
日本表面真空学会賛助会員	2,000 円
協賛学協会会員	2,000 円
学生（会員・非会員）	無料
その他	3,000 円

（テキスト代，消費税を含む）



本郷三丁目駅（地下鉄丸の内線／地下鉄大江戸線）徒歩 10 分

根津駅（地下鉄千代田線）徒歩 10 分

東大前駅（地下鉄南北線）徒歩 6 分

5. 申込締切 2019年11月15日（金）

*会場に余裕のある場合のみ当日受付も対応致しますが、事前の参加申し込みにご協力くださいますようお願い致します。

6. 申込方法 下記 URL よりお申込み下さい。
右 QR コードからも同 URL にリンクします。
https://www.sssj.org/kanto/files/2019_godo/



*お申込みに際しご記載頂きましたメールアドレスは、日本表面真空学会が主催する本件以外のセミナー・講演会等のご案内にも使用させて頂く場合がございます。ご案内が不要な方はお手数ですがその旨お申し出下さい。

7. 払込方法 当日会場内受付にてお支払い下さい。

8. お知らせ セミナー終了後、技術交流会（企業によるポスター展示）を開催します。
（参加費500円）

9. 問い合わせ先 小川修一（東北大学）ogasyu@tohoku.ac.jp